**Шестопалов, Михаил Юрьевич. Разработка моделей и алгоритмов управления технологическим процессом нанесения пленок в вакууме : автореферат дис. ... кандидата технических наук : 05.13.07 / Санкт-Петербург. электротехнич. ун-т.- Санкт-Петербург, 1995.- 16 с.: ил. РГБ ОД, 9 95-1/1168-4**